(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-275959

(43)公開日 平成6年(1994)9月30日

(51) Int.Cl.5		識別記号	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
H 0 5 K	3/46	N	6921-4E		
		E	6921-4E		
	3/28	В	7511-4E		

審査請求 未請求 請求項の数11 OL (全 11 頁)

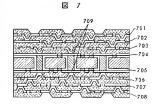
(21)出願番号	特顧平5-61681	(71)出願人	000005108	
			株式会社日立製作所	
(22)出願日	平成5年(1993)3月22日	東京都千代田区神田駿河台四丁目 6 番地		
		(72)発明者	杉山 寿	
			神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株	
			式会社日立製作所生産技術研究所内	
		(72)発明者	北村 直也	
			神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株	
			式会社日立製作所生産技術研究所内	
		(72)発明者	山口 欣秀	
			神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株	
			式会社日立製作所生産技術研究所內	
		(74)代理人	弁理士 高橋 明夫 (外1名)	
			最終頁に続く	

(54) 【発明の名称】 多層配線基板とその製造方法および両面プリント配線板の製造方法

(57) 【要約】

【目的】 耐熱性、機械特性、電気特性等の特性に優れ、低コスト、かつ、信頼性の高い、質適かっきスパー ホールの穴の影響をなくし、高密度配線機能を有する多 層配線基板、ビルドアップ法が形成しうる本来の高密度 配線機能を最大限に活用するその製造方法および前記多 層面線基板に用いられる両面プリント配線板の製造方法 水程度する。

【構成】 穴埋めされた層間接続スルーホールの導体1 01,102,103と接続する導体サッド79が成 けられた両面プリント配線反上、少なくとも1解以上 の導体パターン層604と層間を絶縁する絶縁機304 とが交互に形成され、該導体パッド709と導体パター ン層604および導体パターン層604同士を電気的に 接続したものである。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 欠埋めされた開間接続スルーホールの導体と接続する導体バッドが設けられた両面ブリント配線 板上に、少なくとも1 扇以にの場体バターン層と層間 緑膜層とが交互に形成され、該導体バッドと導体パター ン層もよび導体バターン層目士が電気的に接続されて成 る参配候離基数

1

- 【請求項2】 (1) 質適めっきスルーホールを有し、 該語 表層導体がパターニングされた周面プリント配線板の前 めっ 配質通めっきスルーホールおよび前配導体間隙を有機系 10 と、 高分子の終縁壁で歩端する工程と、 (4
- (2)該両面プリント配線板の表層導体および質適めっ きスルーホール導体の所定位置に接続する導体パッドを 形成する工程とを含む穴埋めされた周間接続スルーホー ルの導体と前記導体に接続される導体パッドが設けられ た両面プリント配線板の製造方法。
- 【請求項3】 (1) 質通めっきスルーホールを有し、 表層導体がパターニングされていない両面プリント配線 板の前配質通めっきスルーホールを有機系高分子の絶縁 障で布鎖する下段と、
- (2) 該両面プリント配線板表層導体および貫通めっき スルーホール導体の所定位置に接続する導体パッドを形成する工程とを含む穴埋めされた層間接続スルーホール の導体と前記導体に接続される導体パッドが設けられた 層面でリント配線板の搬造方法。
- [前永項4] 賞通めっきスルーホールを有し、表層等 体がパターニングされた両面プリント配線板の前記賞通 めっきスルーホールおよび前記導体間隙を有機系高分子 の総総数で充填する工程が、
- (1) 該両面プリント配線板上に表面の平坦な金型を設 30 置し、該両面プリント配線板と該金型との間に溶剤を含まない流動性有機系高分子前駆体を搾む工程と、
- (2) 該金型と該両面プリント配線板との間を排気する 工程と、
- (3)該会型を該両面ブリント配線板方向へ移動させて 該溶剤を含まない流動性有機系高分子前駆体を前配賃延 めっきスルーホールおよび前配導体間敷に充填する工程 と、
- (4) 該溶剤を含まない流動性有機系高分子前駆体に静 水圧をかける工程と、
- (5) 該溶剤を含まない流動性有機系高分子前駆体を硬 化する工程と、
- (6) 該有機系高分子で覆われた前記導体上面を露出さ せる工程と、
- を含むことを特徴とする穴埋めされた層間接続スルーホ ールの導体と前記導体に接続される導体パッドが設けら れた両面プリント配線板の製造方法。
- 【請求項5】 貫通めっきスルーホールを有し、表層導 (1) 感光性絶縁地 体がパターニングされていない両面プリント配線板の前 (2) 露光、現像は 記貫通めっきスルーホールを有機系高分子の絶縁膜で充 50 を形成する工程と、

填する工程が、

- (1) 該両面プリント配線板上に表面の平坦な金型を設 置し、該両面プリント配線板と該金型との間に溶剤を含 まない流動性有機系高分子前駆体を挟む工程と、
- (2) 該金型と該両面プリント配線板との間を排気する 工程と、
- (3) 該金型を該両面プリント配線板方向へ移動させて 該溶剤を含まない流動性有機系高分子前駅体を前記貫通 めっきスルーホールおよび前記導体間線に充填する工程
- (4) 該溶剤を含まない流動性有機系高分子前駆体に静
 - 水圧をかける工程と、 (5) 該溶剤を含まない流動性有機系高分子前駆体を硬
 - (6) 該名柄を占まない。原動は有機が同分」

 「開発学を被 化する工程と、 (6) 該有機系高分子で覆われた前記導体上面を露出さ
 - (6) 総有機株高カナで環われて同に棒件上面を繰出させる工程とを含むことを特徴とする穴埋めされた層間接続スルーホールの導体と前記導体に接続される導体パッドが設けられた両面プリント配線板の製造方法。
- 【請求項6】 両面プリント配線板の表層導体および質 ② 通めっきスルーホール導体の所定位置に接続する導体パッドを形成する工程が、
 - (1) 前記貫通めっきスルーホールまたは前記貫通めっ きスルーホールと前記表層導体の開歌とが有機系高分子 の絶縁膜で充填された両面プリント配線板の表面全面に パット用線体を形成する工程と
 - (2) 該導体上の所定位置にレジストの残しパターンを 形成する工程と、
- (3) 該導体をエッチングにより所定の形状にバターニングし、該レジストを剥離する工程とを合むことを特徴 むとする穴埋めされた層間接続スルーホールの導体と前記 端体に接続される導体パッドが設けられた両面プリント 配級板の野造が洗。
 - 【請求項7】 両面プリント配線板の表層導体および貫通めっきスルーホール導体の所定位置に接続する導体パッドを形成する工程が、
 - (1)前記貫通めっきスルーホールまたは前記貫通めっ きスルーホールと前記導体問題とが有機系高分子の絶縁 膜で充填された両面プリント配線板表面の所定位置にレ ジストの抜きパターンを形成する工程。
- (2) 該レジストの抜きパターン内に導体を形成し、該 レジストを剥離する工程とを含むことを特徴とする穴理 めされた層間接続スルーホールの導体と前記導体に接続 される導体パッドが設けられた両面プリント配線板の製 遊方法。
 - 【請求項8】 穴埋めされた層間接続スルーホールの導体と前記導体に接続される導体パッドが設けられたプリント配線板上に、
 - (1) 感光性絶縁樹脂を成膜する工程と、
 - (2) 露光、現像により該感光性絶縁樹脂にピアホール を形成する工程と、

- 3 (3) 露光された該感光性絶縁樹脂表面を粗化する工程
- (4) 導体を形成する工程と、
- (5) 熱硬化により該威光性絶縁樹脂を完全硬化する工
- (6) 該導体のエッチングによりパターンを形成する工 程とを繰り返し、多層化することを特徴とする請求項1 記載の多層配線基板の製造方法。

【請求項9】 溶剤を含まない流動性有機系高分子前駆 マレイミド 情格を有する化合物の組成物、分子内に2個 以上のシアン酸エステル骨格を有する化合物の組成物、 分子内に2個以上のペンゾシカロブテン骨格を有する化 合物の組成物の内、少なくとも1つ以上を含むいずれか の組成物であることを特徴とする請求項4.5記載のい ずれかの両面プリント配線板の製造方法。

【請求項10】 感光性絶縁樹脂が、少なくとも、室温 において固形の多官能不飽和化合物、エポキシ樹脂、ア クリレートモノマー、光重合開始剤、アミン系の熱硬化 剤を含む組成物あるいは不飽和基を付加反応させた2官 20 能以上の多官能固形エポキシ樹脂、アクリレートモノマ 一、光重合開始剤、アミン系の熱硬化剤を含む組成物の いずれかであることを特徴とする請求項8記載の多層配 線基板の製造方法。

【繭求項11】 アミン系熱硬化剤が、ジシアンジアミ ドまたはジアミノトリアジン化合物のいずれかであるこ とを特徴とする請求項10記載の多層配線基板の製造方

【発明の詳細な説明】

[0 0 0 1 1

【産業上の利用分野】本発明は、大型計算機やワークス テーション等のコンピュータ、交換機等に使われる高密 度な多層配線基板およびその製造方法、並びに前記多層 配線基板に用いられる両面プリント配線板の製造方法に 関する.

[0002]

【従来の技術】近年、従来の多層配線基板およびその製 告方法に替わる新しい高密度な多層配線基板およびその 製造方法が提案されている。例えば、ビルドアップ法が ニングされたプリント配線板の表層に感光性絶縁材料を 成職した後、 露光・現像によりピアホールを形成し、 次 いで、表層全面に導体を形成した後、導体をパターニン グする。さらに、これを繰り返して多層化した後、最後 に、貫通めっきスルーホールを形成する方法である。

【0003】この方法においては、プリント配線板の表 層導体とビルドアップの導体層およびビルドアップの導 体層同士の接続が、ドリリングによる貫通めっきスルー ホールによる接続でなく、コンフォーマルビアにより接 続される。そのため、従来の貫通めっきスルーホールの 50 の製造方法を提供することを目的とするものである。

みで層間接続をとるプリント配線板に比べると高密度な 多層配線基板が得られる。しかしながら、プリント配線 板の表層導体と内層導体との接続。プリント配線板両面 の接続は、製造工程の最終段階で形成される質誦めっき スルーホールによる接続であるために、この分、配線密 度が低下する欠点がある。

【0004】また、ドリリングにより形成し、穴埋めさ れていない貫通めっきスルーホールを有するプリント配 線板上では、感光性絶縁材料を成牒できないために、ビ 体が、多官能工ポキシ樹脂組成物、分子内に2個以上の 10 ルドアップ法による薄膜多層配線層を形成できない。な お、これに関連するものとしては、特別平4-1485 90号公報記載の技術が知られている。

> 【0005】前記技術の改良として、層間接続のために ドリリングで形成しためっきスルーホールの穴を樹脂充 填し、上部にめっきスルーホールと前記導体に接続され る導体パッドを形成してめっきスルーホールの面積を有 効利用する多層配線基板の製造方法がある。これに関連 するものとしては、例えば特開平4-168794号公 報に示される方法がある。

【0006】上記方法は、多層配線基板の隣接する2層 の導体層の接続には有効であるが、プリント配線板の両 面あるいは1層以上の導体層を隔てた2層の導体層の接 続には、やはり、製造工程の最終段階で形成する貫通め っきスルーホールに頼らざるを得えず、出来上がった多 層配線基板には穴埋めされていない貫通めっきスルーホ ールが残るという欠点がある。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】 1:記従来の技術では、 ベースのプリント配線板に貫通めっきスルーホールがあ 30 る場合はビルドアップ法は適用できない問題があった。 貫通めっきスルーホールのないベースのプリント配線板 上にビルドアップ法を適用し、薄櫚多層配線層を形成し たとしても、ビルドアップで形成した導体層とベースの プリント配線板の内層導体間の接続あるいはペースのプ リント配線板の両面の接続をとるために、製造工程の最 終段階で貫通めっきスルーホールを形成しなければなら ないという問題がある。上記音派めっきスルーホールの 製造工程最終段階にて形成することは、穴埋めされてい ない貫通めっきスルーホールが発存するという問題があ 挙げられる。この方法は、基本的には表層導体がパター 40 り、さらに、高密度配線が形成できるビルドアップ法の 本来の機能を最大限に活用することはできないという問 類があった。

> 【0008】本発明は、上記従来技術の問題点を解決す るためになされたもので、耐熱性、機械特性、電気特性 等の特性に優れ、低コスト、かつ、信頼性が高い、責通 めっきスルーホールの穴の影響をない、高密度配線機能 を有する多層配線基板、ビルドアップ法が形成しうる本 来の高密度配線機能を最大限に活用するその製造方法お よび前記多層配線基板に用いられる両面プリント配線板

(4)

10

[0 0 0 91

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため に、本発明に係る多層配線基板の構成は、穴埋めされた 層間接続スルーホールの導体と前記導体に接続される導 体パッドが設けられた両面プリント配線板上に、少なく とも1層以上の導体パターン層と層間絶縁膜層とが交互 に形成され、該導体パッドと前記導体パターン層および 前記選体パターン層同士が電気的に接続するものであ る。上記両面プリント配線板は内層導体層を含んでいて も差し支えない。

5

【0010】また、上記本発明の多層配線基板のベース 基板に用いられ、穴埋めされた層間接続スルーホールの 導体と前記導体に接続される導体パッドが設けられた両 面プリント配線板の製造方法は次の如く構成する。第一 の方法は、(1) 質誦めっきスルーホールを有し、表層 導体がパターニングされた両面プリント配線板の前記賞 通めっきスルーホールおよび前記導体間隙を有機系高分 子の絶縁膜で充填する工程、(2)該両面プリント配線 板の表層導体および貫通めっきスルーホール導体の所定 位置に接続される裏体パッドを形成する工程とを含む方 20 薬臓多層配線層を形成する方法を説明する。すなわち、

【0011】第二の方法は、(1) 貫通めっきスルーホ ルを有し、表層導体がパターニングされていない両面 プリント配線板の前記貫通めっきスルーホールを有機系 高分子の絶縁膜で充填する工程と、(2)該面面プリン ト記線板の表層薬体および貫通めっきスルーホール薬体 の所定位置に接続される導体パッドを形成する工程とを 含む方法である。

【0012】上紀工程の内、貫通めっきスルーホールを 板の前記貫通めっきスルーホールおよび前記選体間蹲を 有機系高分子の絶縁膜で充填する工程と、貫通めっきス ルーホールを有し、表層導体がバターニングされていな い面面プリント配線板の前記貫通めっきスルーホールを 有機系高分子の絶縁膜で充填する工程とをさらに詳しく 説明する。

【0013】 すなわち、(1) 該両面プリント配線板上 に表面の平坦な金型を設置し、該両面プリント配線板と 該金型との間に溶剤を含まない流動性有機系高分子前駆 体を挟む工程と、(2)該金型と該両面プリント配線板 40 との間を排気する工程と、(3) 該金型を該両面プリン ト記線板方向へ移動させて診察剤を含まない液動性有機 系高分子前駆体を貫通めっきスルーホールおよび導体間 隙に充填する工程と、(4)該溶剤を含まない流動性有 機系高分子前駆体に静水圧をかける工程と、(5) 該溶 剤を含まない流動性有機系高分子前駆体を硬化する工程 と、(6)該有機系高分子で覆われた導体上面を露出さ せる工程とを含む方法である。

【0014】また、上配工程の内、両面プリント配線板

置に接続される導体バッドを形成する工程をさらに詳し く説明する。第一の方法は、(1)貫通めっきスルーホ ルまたは貫通めっきスルーホールと導体間隙とが有機 系高分子の絶縁膜で充填された両面プリント配線板の表 面全面にパッド用導体を形成する工程と、(2) 該導体 上の所定位置にレジストの残しバターンを形成する工程 と、(3) 該導体をエッチングにより所定の形状にバタ ニングし、該レジストを剥離する工程とを含むサプト ラクティブ法である。 【0015】第二の方法は、(1)貫通めっきスルーホ

ルまたは貫通めっきスルーホールと導体間隙とが有機 系高分子の絶縁膜で充填された両面プリント配線板表面 の所定位置にレジストの抜きパターンを形成する工程 と、(2) 該レジストの抜きパターン内に導体を形成 し、該レジストを剥離する工料とを含むアディティブ法 である。以上の方法により、穴埋めされた層間接続スル ホールの導体と前記導体に接続される導体パッドが設 けられた両面プリント配線板を製造することができる。 【0016】上記両面プリント配線板のベース基板上に (1) 感光性絶縁樹脂を成膜する工程と、(2) 露光、 現像により該感光性絶縁樹脂にピアホールを形成する工 程と、(3) 露光された該感光性絶縁樹脂表面を粗化す る工程と、(4)導体を形成する工程と、(5)熱硬化 により該威光件絶縁樹脂を完全硬化する工程と、(6) 核薬体のエッチングによりパターンを形成する工程とを

【0017】ここで、本発明に用いられる材料をさらに 詳しく説明する。溶剤を含まない流動性有機系高分子前 有1. 寿屬薬仏がバターニングされた面面プリント配線 30 駆体には、多宮能エポキシ樹脂組成物、分子内に2個以 上のマレイミド骨格を有する化合物の組成物、分子内に 2個以上のシアン酸エステル骨格を有する化合物の組成 物、分子内に2個以上のベンゾシクロプテン骨格を有す る化合物の組成物の内の少なくとも1つ以上を含む組成 物のいずれかを使用する。

含むピルドアップ法である。

【0018】また、感光性絶縁樹脂は、少なくとも、室 温で間形の多官能不飽和化合物。エポキシ樹脂。アクリ レートモノマー、光重合開始剤、アミン系の熱硬化剤を ふくむ組成物、あるいは、少なくとも、不飽和基を付加 反応させた2官能以上の多官能固形エポキシ樹脂、アク リレートモノマー、光重合開始剤、アミン系の熱硬化剤 を含む組成物の内のいずわかを使用する。また、アミン 系熱硬化剤はジシアンジアミドあるいはジアミノトリア ジン化合物が望ましい。

[0019]

【作用】上記各技術的手段の働きは次のとおりである。 本発明に係る多層配線基板の構成によれば、穴埋めされ た層間接続スルーホールの導体と前記導体に接続される 道体パッドとが設けられた面面プリント配線板上に、少 の表層導体および貫通めっきスルーホール等体の所定位 50 なくとも1層以上の導体パターン層と層間絶縁膜層とが

(5)

交互に形成され、該導体パッドと前記導体パターン層お よび前記導体パターン層同士が電気的に接続されるの で、ペース基板の両面プリント配線板の貫通めっきスル ホールの穴の影響がなくなり、この上に薄膜多層配線 層を形成することができる。

【0020】また、製造工程の最終段階で貫通めっきス ルーホールが形成されないので、ベース基板上の薄膜多 層配線層の配線密度を最大限にすることができる。さら に、ベース基板上の薄膜多層配線層とベース基板の内層 導体層との接続、ペース基板の両面の接続、各導体層の 10 胎、アクリレートモノマー、光重合開始剤、アミン系の 接続等が、製造工程における最終段階の貫通めっきスル -ホールの形成がなくても施すことができる。

【0021】本発明に係る両面プリント配線板の製造方 法によれば、貫通めっきスルーホールのある両面プリン ト配線板上に表面の平坦な金型を設置し、該両面プリン ト配線板と該金型との間に溶剤を含まない流動性有機系 高分子前駆体を挟む工程と、該金型と該両面プリント配 線板との間を排気する工程と、該金型を該両面プリント 配線板方向へ移動させて該溶剤を含まない流動性有機系 高分子前駅体を貫通めっきスルーホールおよび導体開始 20 に充填する工程と、該溶剤を含まない流動性有機系高分 子前駆体に静水圧をかける工程と、該溶剤を含まない流 動性有機系高分子前駆体を硬化する工程と、該有機系高 分子で覆われた導体上面を露出させる工程とを含む工程 としたので、貫通スルーホール内あるいは進体間障にピ ンホールやクラックのない均一な物性の絶縁膜を形成す ることができる。また、次ぎの工程において形成される 導体パッドを接続するために必要な該両面プリント配線 板の表層導体の表面を露出させることができ、かつ、表 面が平坦なベース基板を作ることができる。

【0022】 さらに、上記両面プリント配線板表層導体 および貫通めっきスルーホール導体の所定位置に接続す る導体パッドを形成する方法として、特殊な技術でな く、従来技術であるサプトラクティブ法あるいはアディ ティブ法を採用することができる。

【0023】次ぎに、本発明に係る多層配線基板の製造 方法によれば、感光性絶縁衛脂を成職する工程、電光、 現像により該戚光性絶縁樹脂にピアホールを形成する工 程と、露光された該感光性絶縁樹脂表面を粗化する工程 と、導体を形成する工程と、熱硬化により該威光性絶縁 40 図5 (a) に示されるように、前記図1 (a) のプリン 樹脂を完全硬化する工程と、前記導体をエッチングによ りパターンに形成させる工程を経る方法としたため、従 来から問題となっていた前記導体と層間絶縁膜の接着強 度を向上させることができ、信頼性の高い薄膜多層配線 層を形成することができる。

【0024】上記貫頂めっきスルーホールあるいは導体 間隙を埋めるために適用できる材料は、溶剤を含まない 流動性有機系高分子前駆体であり、多官能エポキシ樹脂 組成物,分子内に2個以上のマレイミド骨格を有する化 合物の組成物,分子内に2個以上のシアン酸エステル骨 50 【0031】次いで、前記金型501を70℃に加熱し

格を有する化合物の組成物、分子内に2個以上のベンゾ シクロプテン骨格を有する化合物の組成物の内の少なく とも1つ以上を含む組成物を用いることにより、耐熱 性、機械特性、電気特性等に優れた絶縁膜を得ることが できる。 【0025】また、上記の感光性絶縁樹脂には、上記導

体と層間絶縁膜との接着強度を向上させるために、光で 硬化する成分と熱で硬化する成分とが必要であり、少な くとも、室温で固形の多官能不飽和化合物、エボキシ樹 熱硬化剤を含む組成物、あるいは、少なくとも、不飽和 基を付加反応させた2官能以上の多官能固形エボキシ樹

脂、アクリレートモノマー、光重合開始剤、アミン系の 熱硬化剤を含む組成物のいずれかにより、導体と層間絶 緑障との接着強度に優れ、かつ、良好な解像性も得られ る。さらに、アミン系熱硬化剤に、ジシアンジアミドあ るいはジアミノトリアジン化合物を用いたことで、導体 のマイグレーションを抑えることができる。 [0027]

【実施例】以下、本発明の各実施例を図1ないし図7を 参照して説明する。

[実施例 1] 図1は、本発明の一実施例に係る両面プ リント配線板およびその製造方法を示す説明図、図5 は、本発明の一実施例に係る両面プリント配線板の製造 方法を示す説明図である。図1において、穴埋めされた 層間接続スルーホールの導体と前記導体に接続する導体 バッドが設けられた両面プリント配線板の製造方法の一 例を説明する。

【0028】両面の信号層を接続する貫通めっきスルー 30 ホール101と裏面の電源層との接続をとる2種類の電 通めっきスルーホール102、103とを有し、両面の 鋼がパターニングされた図1 (a) に示すガラスポリイ ミド両面プリント配線板を用意する。前記プリント配線 板としてはBTレジンのプリント配線板、例えば三菱瓦 斯化学(株)製を用いても差し支えない。

【0029】次ぎに、このプリント配線板の貫通めっき スルーホールと表層進体の問題を有機系高分子の絶縁膜 104で充填して図1(b)に示す基板を作成するが、 その間のプロセスが、図5に示される金型工程である。

ト配線板の両面をフイルム状組成物105にて挟み、こ わを金型501の間に挿入する。

【0030】前記フイルム状組成物105は、本実施例 においては、溶剤を含まない流動性有機系高分子前駆 体、例えば4官能ポキシ樹脂エピクロンEXA4700 (大日本インキ化学製造(株)製商品名) とフェノール 樹脂パーカムTD2131 (大日本インキ化学製造 (株) 製商品名) 65 phrとを混練し溶融成形したも のである。

で上記フィルム状態成物 105 を溶験され、さらに、前 記金報501と前記プリント配線板での関を10to rrは弊気して約7分間真空度を保持する。これた り、上記フィルム状態成物 105が買過ぬのきスルーホ ール101、102、103 および網尾線開除: 充填さ れ、関ち(ち)に示される基板を構成した。

【0032】 そして、前配金型501と図5 (b) の前 配プリント配線板の空間を大気圧に戻した後、圧幅圧力 5kgf/cm*にて上下方向から、機方向からの空気 圧4.5kgf/cm*にて機力向から加圧する。5分 10 後に前配金型501を70℃から200℃まで勾配速度 を70℃/分にて昇温し、その状態にて30分間保持し

【0033】そして、前記図5(b)のプリント配線板を企業501から外して溶圧下で200で、60分加除 ある、その結果、平型で、ポイドやピンホールがなく、かつ、均一な物性を有する絶縁膜104が貫通めっきスルーホール101、102、103および表層配線幕体間限に形成される。この結果、図5(c)に示されるブリント配線板を得た。

[0034] 図5 (c) のプリント配総級には表層導体 上106に絶縁膜104の帳簿跡が残合する。そこで、 のブリント配線放を100℃に加熱し、20 分間〇:の雰囲気下にて紫外線に曝すことにより、絶縁 膜104をエッデバックし、表層導体を費出させた図5 (d) のブリント配線板、すなわち、図1(b) のブリント配線板を得た。

【0035】前形を慰ち01におけるモールドの条件として、真空度は20Torr以下、圧力は20kgf/cm³以下、上下方向の圧縮圧力は、機方向からの圧縮 30 圧力よりも大きいか少なくとも等しいことが望ましく、その圧力差は10kgf/cm³以下であるとさらに良い結果が得られる。さらに、エッチバックの方法として酸素プラズマアッシングや耐熱等を使用することもできょ

【0036】このようにして形成した図1 (b) のブリント配線板両面には、側の下地膜をスパッタにて0.5 μmの所名に成膜し、次いで、通常の電気側のきにてきらに15 μmの厚きに関し、前記プリント配線板両側の全部に開107を成膜した図1(c)に示されるブリ のン計に観板を得た。前記削107を成膜する方法としては、この他イオンブレーティングや樹料、化学めっき等の定接技術を削いることができる。

[0037] 次に、鋼107の上に従来技術によりエッチング・ジストを形成し、電光・現象・エッチング・剥 顔の工程により領107をパターニングして、大規めさ れた層間核能スルーホールの導体と核結する導体パッド 108その他のパターンを有する両面ブリント配線 板を得た。 (0038) 集雑剤 2) 次に、本発明の他の一実施 例に係る両面ブリント配線板を図1,2を参照して説明 する。図2は本発明に能の一実験側に係る両面ブリント 配線板を示す説明図である。 (実施門 1)と同様にして図1(b)に示される両面ブリント配線板まで形成す ス

10

【0039】次いで〔実施例 1〕では、いわゆるサブ トラクティブ法により図1 (d) に示される両面プリン ト配線板を得たが、本実施例においては、いわゆるアデ ィティブ法にて導体バッド201を形成した。

(0040) すなわち、図1(b)の両面プリント配線 板の両面に所定の従来技術によりめっきレジストを形成 し、歳光・現像により所定の抜きパターンを得た後、化 学解めっきにで導体パッド201を形成してレジストを 剥削する。このようにして、図2に示される大場のされ た層間接続スルーホールの導体と前記導体に接続される 導体パッドが設けられた両面プリント配線板を完成し た。

(0041) (実施例 3) 次に、本発明のさらに他の 20 一実施解に係る両面プリント配線板の製造方法を図1, 3を参照して裁明する。図3は、本発明にきらに他の 実施例に係る両面プリント配線板の製造方法を示す設明 図である。(実施例 1)と同様にして図1(b)に示 される両面プリント配線板で形成する。

[0042] 図3に示される両面の保守器を接続する實 適めっきスルーホール301と裏面の強勝との接続を とる2種類の景通めっきスルーホール302、303と を有し、両面の解がパターニングされていない図3 (a)に示されるガラスポリイミド両面ブリント配線板 を用音する。

【0043】次ぎに、「実施例 1)と同様にして、この両面プリント配様が異型的さるストホールを有機 素高分子の総縁表 04で売りて図3(b)に示される基板とし、図3(b)の基板の両面に窓来の方法によ りめっきレジストを形成し、概光・現像により所定の故 ボパターンを得た像、化学期のっきにて導体バンド30 5を形成し、レジストを剥離して図3(c)に示される 両面プリント程数をした。

【0044】そして、この上に所定の方法によりエッチ ングレジストを形成し、需光・現像・エッチング・剥離 の工程により頻306をパターニングして、パ埋めされ た層間接続スルーボールの導体と接続する導体バッド3 06やその他のパターンを育する図3(d)に示される 両面プリント軽減板が得ちれる。

【0045】(実施例 4)次に、№3、4を参照して 本発明のさらに他の一実施例を説明する。図4は、本発明にさらに他の一実施例に係る両面プリント配線数を示 す説明図である。(実施例 3)と同様にして図3 (6)に示される両面プリント配線数を両で成し、次か 20 で図3(6)の両面プリント配線数を両面で面に、実施

例 1] と同様にして銅を15μmの厚さに成膜した。 【0046】そして、この上に所定の方法によりエッチ ングレジストを形成し、露光・現像・エッチング・剥離 の工程により銅をバターニングする。この結果、図4に 示される穴埋めされた層間接続スルーホールの導体と接 続する導体パッド401やその他のパターンを有する両 而プリント配線板を得た。

【0047】 「実施例 5〕 次に、図1.6.7を参照 して本発明のさらに他の一実施例に係る多層配線基板の 施例に係る多層配線基板の製造方法の説明図、図7は、*

*本発明のさらに他の一実施例に係る多層配線基板の説明 図である。

【0048】 (実施例 1) の方法で形成した図1 (d) に示された穴埋めされた層間接続スルーホールの 導体と接続する導体バッドが設けられた両面プリント配 線板を使用し、その上にビルドアップ法にて薄膜多層配 線層が形成された多層配線基板およびその製造方法とを 説明する。

【0049】本実施例においては、露光・理像工程の感 製造方法を説明する。図6は、本発明のさらに他の一実 10 光性絶縁樹脂として下紀(イ)~(へ)よりなる樹脂組 成物を調整し使用した。

(1)	ジアリルフタレート樹脂	100g	
(D)	エピコート828	30 g	
(/\)	ペンタエリスリトールトリアクリレート	20 g	
(二)	ベンゾインイソプロピルエーテル	4 g	
(ホ)	ジシアンジアミド	4 g	
(^)	2, 4ージアミノー6ー〔2'ーメチルイミダゾリルー	(1'))	
	エチルーsートリアジン	1 g	
(h)	その他(塗布特性向上のための添加剤)	適量	

【0050】まず、上記(イ)~ (ハ)と適量の溶剤 20%(a)に示される基板を得た。 (エチルセロソルブ) とを混合した樹脂組成物を形成 し、80℃で30分間加熱撹拌した。次に、前記樹脂組

成物を常温にした後、他の成分(二)~(ト)を混合 し、例えば三本ロールにて混練し、感光性絶縁樹脂を得 た。上記感光性絶縁樹脂601を図1 (d) に示される 両面プリント配線板の両面にスプレーコータで厚さ50 um塗布し、80℃で30分間の予備乾燥を施し、図6※

過マンガン酸カリウム 水酸化ナトリウム 液温

【0052】 上紀図6 (b) に示される基板を3~10 分間浸漬し粗化を行い、50 v o 1 %塩酸に3分浸漬し て中和させ、後に水洗・乾燥して粗化層を形成した。次 に、粗化層を活性化するため触媒液に浸漉し、下地導電

ニュートラクリーン

硫酸洗净

【0051】次いで、400W高圧水銀ランプを用い2 分間、紫外光でパターン電光し、現像してピアホール6 02を形成し、さらに、全面露光をして図6(b)に示 される基板を得た。その後、前記樹脂膜と後工程にて形 成されるめっき皮膜との接着強度を確保するために樹脂 表面の類化を行った。使用した類化液および類化条件 は、次の通りである。

0. 1~0. 5mol/1 0. 2~0. 4mol/1 50~90°C

★後、樹脂屬を完全硬化するため150℃で30分間加熱 硬化を行い、最後に、厚付け重気網めっき603を15 umを施して図6 (c) に示される基板とした。

【0053】 触媒処理液その他および処理条件を下記に

室温、3分

膜を無電解銅めっきにより0.2 umの厚さに形成した★ 示す。 (触媒処理液) シップレー社製 ①キャタブリップ404 (270g/1)45℃, 3分 ②キャタブリップ404 (270g/1)45℃、5分 キャタポジット44 (30m1/1)③アクセレータ 室温、3分 [0054] (進電職) シップレー計製 カッパーミックス 328A (125m1/1) 室温, 1分 カッパーミックス 328L (125ml/1) カッパーミックス 328C (25m1/1) [0055] (銅めっき前処理)

(10 v o 1%) 室温、1分 【0056】 (原付け電気網めっき) 50 CuSO4 • 5 H2 O $(7.5 \, \text{m} \, 1 \, / \, 1)$

(50 vo 1%)

1.3

H2 S O4 (98m1/1)HC1 (0.15m1/1)CuーポードHAメーキャップ (10m1/1) (株) 荏原ユージライト製

液温

室温

電流密度 2 A/dm2

【0057】次ぎに、通常の方法により基板にエッチン グレジストを形成し、露光・現像・エッチング・剥離の 工程により銅603をパターニングし、さらに、不要な 4を形成する。その結果、図6(d)に示される基板を 得た。

【0058】 触媒の除去は5wt%NaOHの強アルカ リ水溶液に10分間浸渍して実施し、第2層、第3層の 導体パターン層の形成に関しても上記と同様に実施し た。最後に、ソルダーレジストを表面に形成して図7に 示される多層配線基板を得た。

(無電解ニッケルめっき液)

ブルーシューマー (Ni-P) 液温

めっき時間 下地導電膜は、網よりもニッケルの方が樹脂との接着強

度は大きい。 【0062】 (実施例 7) 次に、図1, 7を参照して

本発明のさらに他の一事施例に係る多層配線基板の製造 方法を説明する。図1 (d) に示される面面プリント配 線板の表面媒体の保護および下地導電際に「実施例 ※

> クロム硫酸組化液および条件 無水クロム酸

遊戲

液温 時間

アルカリ中和処理

【0064】 (実施例 8) 次に、図2、7を参照して 本発明のさらに他の一実施例に係る多層配線基板の製造 方法を説明する。〔実施例 2〕の方法で形成した図2 に示される穴埋めされた層間接続スルーホールの連体と 前記導体に接続される導体パッドが設けられた両面プリ ント配線板を用い、この上に「実施例 6〕と同様のビ ルドアップ法により図7に示される多層配線基板と同様 40 の多層配線基板を製造した。 の層を構成した多層配線基板を製造した。

【0065】 (宝楠例 9) 次に、図3、7を終照して 本発明のさらに他の一事施例に係る多層配線基板の製造 方法を説明する。〔実施例 3〕の方法で形成した図3 (d) に示される穴埋めされた層間接続スルーホールの 導体と接続する導体パッドが設けられた両面プリント配 線板を用い、この上に〔実施例 6〕と同様のビルドア ップ法にて図7に示される多層配線基板と同様の層構成 の多層配線基板を製造した。

*【0059】図7に示される多層配線基板の層構成は、 701と708とが、キャップとグランド層を兼ね、7 02.703と706.707とが信号層、704と7 05とが2種類の電源層である。ペース基板の表裏の信 号層間および裏面の電源層とは、穴埋めされた貫通めっ きスルーホールと、前記スルーホールと接続される導体 バッド709とにより接続される。

14

【0060】 「実施例 6】 次に、図7を参照して本発 明のさらに他の一実施例に係る多層配線基板の製造方法 回路間の触媒を除去して第1層目の導体パターン層60 10 を説明する。図7は、本発明のさらに他の一実施例に係 る多層配線基板の説明図である。〔実施例 5〕におい ては、前記の如く下地導電膜を無電解網めっきにより 2 μmの厚さに形成したが、〔実施例 6〕におい ては、下地導電膜として下記の無電解ニッケルめっきを 施し、「実施例 5〕と同様の方法にて図7に示される 多層配線基板を得た。

[0061]

カニゼン社製

原液使用 308 5分

※6] と同様の無電解ニッケルめっきを用い、粗化液およ び粗化条件として下記のクロム硫酸粗化液および条件を 用い、他の条件は〔実施例 5〕と同様にして、図7に 示される多層配線基板を得た。

[0063]

2. 0mol/1~飽和濃度

3. 6~6mo1/1

50~80°C

3~10分

5~10分

て本発明のさらに他の一実施例に係る多層配線基板の製 造方法を説明する。〔実施例 4〕の方法で形成した図 4に示される穴埋めされた層間接続スルーホールの進体 と前記道体に接続される道体パッドが設けられた面面プ リント配線板を用い、この上に「実施例 6) と同様の ビルドアップ法にて図7の多層配線基板と同様の層構成

【0067】上記各実施例の多層配線基板と貫通スルー ホールやインタースティシャルピアホールで層間接続を とる通常の多層配線基板とを比較すると、格子ピッチを 27mmとし、格子間に2本の配線を形成できると して計算した時の配線密度(格子の数、配線長を考慮) を1とすると、本実施例の多層配線基板のビルドアップ 法により形成した薄膜多層配線層は、格子ピッチ0.6 3 5 mmに少なくとも2本の配線を形成できるので相対 配線密度は約2倍とすることができる。

【0066】 [実施例 10] 次に、図4, 7を参照し 50 【0068】 これは面積を同じとすると信号層数を1/

2に、逆に、信号層数を同じとすると面積を1/2にす ることができる計算になり、高密度化とコスト低減の効 果が大きい。これに対して、製造の最終段階で貫通めっ きスルーホールを形成すると、その面積分の配線をロス することになる。

【0069】上記各実施例は、両面プリント配線板の両 表層導体を2種類の電源層とし、この両面にXY信号層 2層と、グランドとキャップ層とをかねた1層とを形成 して成る多層配線基板およびその製造方法について説明 したが、本発明は、層構成に限定されるものでなく、上 10 1 0 3 裏面の電源層との接続をとる賞通めっきスルー 紀両面プリント配線板の内層にXY信号層2層を入れた 4層板を用いても差し支えない。

[0070] また、溶剤を含まない流動性有機系高分子 前駆体の前記フィルム組成物についても、上記実施例で は、4官能ポキシ樹脂エピクロンEXA4700 (大日 本インキ化学製造(株)製商品名)とフェノール樹脂パ - カムTD2131 (大日本インキ化学製造(株) 製商 品名) 65phrとを混練し溶融成形したものを用いた が、ピスマレイミド/シアン酸エステル系材料であるB T-3309T (三菱互斯化学 (株) 製商品名) やペン 20 続する遺体パッド ゾシクロプテン系材料である180℃で5時間加熱して オリゴマー化したシスピスペンゾシクロプテニルエテン を用いても差し支えない。その際の硬化温度はそれぞれ 220℃、250℃とすることが好ましい。 [0071]

【発明の効果】以上詳細に説明したように、本発明によ れば、耐熱性、機械特性、電気特性等の特性に優れ、低 コスト、かつ、信頼性が高い、貫通めっきスルーホール の穴の影響がない、高密度配線機能を有する多層配線基 板、ビルドアップ法が形成しうる本来の高密度配線機能 30 401 道体バッド を易大限に活用するその製造方法および前記多層配線基 板に用いられる両面プリント配線板の製造方法を提供す ることができる。

【図面の簡単な説明】

ト配線板を示す説明図である。

【図1】本発明の一実施例に係る両面プリント配線板お 上びその製造方法を示す説明図である。

【図2】 本発明に他の一実施例に係る両面プリント配繳 板を示す説明図である。

【図3】 本発明にさらに他の一実施例に係る両面プリン

ト配線板の製造方法を示す説明図である。 【図4】本発明にさらに他の一実施例に係る両面プリン

【図5】本発明の一実施例に係る面面プリント配線板の 製造方法を示す説明図である。

【図6】本発明のさらに他の一実施例に係る多層配線基 板の製造方法の説明図である。

【図7】本発明のさらに他の一実施例に係る多層配線基 板の説明図である。

【符号の説明】

101 両面の信号層を接続する賃通めっきスルーホー

102 裏面の電源層との接続をとる貫通めっきスルー

ホール

ホール

104 有機系高分子の絶縁膜

105 溶剤を含まない流動性有機系高分子前駆体のフ イルム状組成物

106 表層導体部

107 銅

108 穴埋めされた層間接続スルーホールの導体と接 続する道体パッド

201 穴埋めされた層間接続スルーホールの導体と接

301 両面の信号層を接続する貫通めっきスルーホー ル

302 裏面の電源層との接続をとる貫通めっきスルー

ホール 303 裏面の電振磨との接続をとる貫通めっきスルー

ホール 304 有機系高分子絶縁膜

305 薄体パッド

306 銅

501 金型

601 欧光性絶縁樹脂

602 ピアホール 603 銅

604 進休パターン屋

701 キャップ層をかねるグランド層

702 信号層

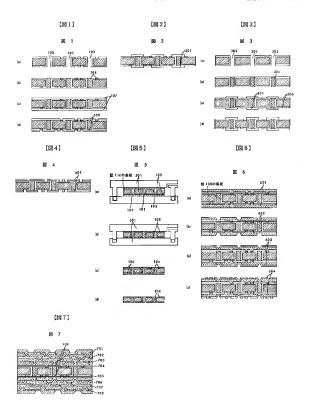
703 信号層 704 電源層

40 705 南源層

706 信号層 707 信号層

708 キャップ層をかねるグランド層

709 薬体パッド



フロントページの続き

(72)発明者 渡部 真貴雄 (72)発明者 岡 齋 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株 式会社日立製作所生産技術研究所内 式会社日立製作所生産技術研究所内 (72)発明者 今林 慎一郎 (72)発明者 京井 正之 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株 式会社日立製作所生産技術研究所内 式会社日立製作所生産技術研究所内 (72)発明者 田中 勇 (72)発明者 谷口 幸弘 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町216番地 株 式会社日立製作所生産技術研究所内 式会社日立製作所情報通信事業部内